# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-093257

(43) Date of publication of application: 18.04.1991

(51)Int.Cl.

H01L 23/50

(21)Application number: 01-230070

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: KUDO YOSHIMASA

**KOJIMA SHINJIRO** 

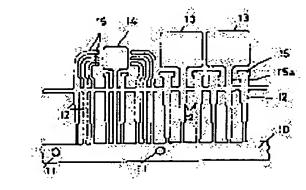
### (54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

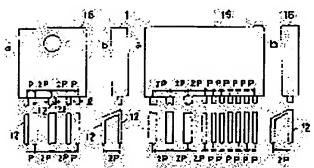
#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a resin-sealed semiconductor device which is small in size and easy to mount by a method wherein a plurality of outer leads which are drawn out to a single direction from a sealing resin layer are provided and the outer leads are arranged with two or more different pitches and at least two leads are arranged with the respective pitches.

05.09.1989

CONSTITUTION: Electrodes composing a semiconductor chip are electrically connected to inner leads 15... with fine metal wires made of one type of metal selected from a group composed of gold, aluminum and copper. After a mounting process, a package is formed by a resin-sealing process using a transfer molding method. After unnecessary lead frame parts are removed from the package, outer leads are formed and the bends of the leads are checked, the outer leads 12 which are formed into a zigzag formation are clearly obtained on the side surface of sealing resin layer 16. The outer leads 12 are arranged with two or more different pitches and at least two leads are arranged with the respective pitches.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-93257

(1) Int. Cl. 5

識別配号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月18日

H 01 L 23/50

N 9054-5F

審査請求 有 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 樹脂封止型半導体装置

②特 願 平1-230070

②出 願 平1(1989)9月5日

⑩発 明 者 工 藤 好 正 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑩発 明 者 小 島 伸 次 郎 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 顋 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 大胡 典夫

明 和 智

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体来子に形成する電極及びリード間を接続する金属細線と、これらを被覆する封止樹脂層と、この封止樹脂層から単一方向に導出する複数のアウターリードを具備し、アウターリード間のピッチを2種類以上の異なるピッチで形成しかつ、 夫々のピッチを二つ以上設けることを特徴とする 樹脂封止型半導体装置

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は、動作時の電力量や発熱量が多いパワートランジスタ(Power Transister)やパワーIC(Integrate Circuit)が組込まれたモジュール(Module)製品に係わり、特に外部引出リードに好遊なものである。

(従来の技術)

従来、多数の電子部品をプリント(Print) 基級などにハイブリッド(Hybrid)形式で組込んだ製品が使用されてきたが、半導体素子を含めた電子部品をリードフレーム(Lead Prame)方式により組立てたモジュール製品が最近市販されている。この種の製品では、SIP(Single In Line Package)型リードフレームも利用されており、組立てる電子部品も多岐にわたっている。即ち、上記のように動作時の電力量や発熱量が多い半導体素子即ち、パワートランジスタやパワーICが使用されているために、絶縁耐圧を留意する必要がある。

ところで、SIP型リードフレームを利用して 組立てられたモジュール製品は、常法のトランス ファーモールド(Transfer Mold) 法により機能封 止工程を施してSIP用リードフレームに形成し たインナーリード(Inner Lead 封止機脂層外に導 出した部分をアウター(Outer) リードと呼称する) を封止樹脂層外に導出してアウターリードとして 機能させ、これを含む封止樹脂層を以後外阻器と 記載する。

絶練耐圧用対策としては、アウターリード間ピ ッチ(Pitch以後Pと記載する)を拡げると共に、 外田器内に組込まれる半導体素子のリードピッチ も揃えるのが一般的であったが、一個所のリード 間ピッチだけを拡げたものや、3種の異なるリー ド間ピッチのものもあったが、これらの具体的な 構造を第1図乃至第5図により説明する。 第1図 の斜視図に示したものは、封止樹脂層1外に導出 したアウターリード2… 関のピッチ中一個所だけ が他と違っている例である。即ち、ゼロクロス (Zero Cross) 動作を行う光結合装置であって封 止樹脂層1の外径は、3.5×22.8亩 であり、アウ ターリード2間のピッチは、P、2P及び4Pとなっ ている。また、封止樹脂層1外に導出するアウタ ーリード2長は、7.5mm であり、Pの寸法が2.54 、m、2Pが5.08mm、4Pが10.16mmである。更に、点 線で囲んでAと表示したところのスタッド・オフ (Stud Off)は、0.45mである。しかも、アウター リード2…の先嫡Bを別に炎示したように、幅が 0.78mで、厚さは、0.5m に成型されている。第

ひいては、樹脂封止型半導体装置の多機能化が促 逸できない問題があった。

このためにマウント(Nount) した半導体素子をインナーリードだけで支えなければならないSIP型リードフレームでは、半導体素子を支持するアウターリードの強度が弱いと組立工程中変形する問題も起こった。

本発明は、このような事情により成されたもので、特に、限られた寸法の外囲器に多ピン即ち多機能のモジュール製品を提供可能とすることを目的とするものである。

### (発明の構成):

## (課題を解決するための手段)

半導体素子に形成する電極及びリード間を接 続する金属細線と、これを被覆する封止樹脂層と、 この封止機脂層から単一方向に導出する複数のア ウターリードを具備し、アウターリード間のピッ チを2種類以上の異なるピッチで形成しかつ、夫 々のピッチを2つ以上設ける点に本発明に係わる 樹脂対止型半導体装置の特徴がある。

2回に明らかにしたようにフォトカプラ(Photo Coupler)では、封止樹脂層1外に導出するアウターリード2…間がPと2Pに形成されており、またアウターリード2…は、同一径でなく途中から小さく成型されている点が第1回及び後述する第3回乃至第5回に示す樹脂封止型半導体装置と違っており、各回のアウターリード2…もP~3Pに形成されている。

### (発明が解決しようとする課題)

横脂封止型半導体装置にあっては、外囲恐内に組込まれるパワー素子に要求される絶縁耐圧(法規上の制約)からアウターリードの間隔を推けなければならず、このパワー素子用制御部を構成する他の半導体素子のアウターリードのPを表子の要な電子部品をSIP型リードが外囲器の単一方向から導出されることになる。

従って、限られた寸法の外囲 椰内でリード数及 びアウターリードのPを拡げるのに限界があり、

## (作 用):

絶縁耐圧が必要なパワー素子を含む電子部品 をリードフレームにマウントした樹脂封止型半導 体装置をプリント基板に表面実装してモジュール 製品が得られるが、プリント基板の大きさは、使 用機器により規定されるので一定の面積を想定し なければならない。従って、機脂封止型半導体装 図の組立てに利用するリードフレームは、一定の 面積のプリント基板における実装密度を考慮して 遺定することも必要となり、本発明に係わる樹脂 封止型半導体装置では、封止樹脂層から単一方向 にアウターリードを導出するSIP型リードフレ ームを採用する。と目うのは、表面実装されるア ウォーリードは、プリント基板にライン状に形成 される遊孔内に挿入されるので、DIP(Dual In Line Package) 型リードフレームを利用したもの より平面的な面積が縮小できる。しかも、制御用 ICの外にパワー祟子などがマウントできるよう に工夫した。

即ち、制御用ICなどのように比較的低電流が

ながれる半導体崇子用のアウターリードのPを最小とし、パワー崇子用のそれは、最小Pの整数倍を繰返して設け更に、半導体兼子をマウントするペッド(Bed) 部を支えるリード幅を他のリードより大きくして組立工程におれる変形を防止すると共に放然性を改良した。

(奖施例)

15…を電気的に接続する。その手段には、公知のフィヤーボールボンディング(Vire Ba 44 Bonding) 治または超音波ボールボンディング法により一定の軌跡を描きかつ一定の高さのループ(Loop)を形成した金属細線により両者間が接続される。この工程では、半導体素子に形成した電極に金属細線の先端に形成されたボールを熱圧着後、一定のループを形成した金属細線解がインナーリードにウエッジ(Vedge) ボンディングされて両者間が電気的に接続する。

このような熱伝導性のよい 網または網合金製リードフレームは、発熱量が大きくなるパワー素子にとって好適なので、板厚0.4m~0.8mのものを利用する。このようなSIP型リードフレームのアウターリード12は、第7図及び第8図に明らかにしたように、最小1.27mm Pで形成する外に2P(2.54m)または3Pを2個以上繰返して完成させる。

 えばエッチング(Btching) 手段でも良い。SIP型リードフレームでは、複数のインナーリードを 枠体に交換して設け、その一部の先端部分にベッ ドが形成される。

第5回に示したように金属製枠体10に設置する 遠孔11には、リードフレームの搬送時に位置決め ピン(図示せず)などを挿入するために形成され ており、また、インナーリードの中には、比較的 幅広に形成して模様的強度を増すと共に電流容量 や放熱性も改善したもの15もあり(第6回~第8 図参照)、面積が比較的大きいベッド部13に連結 し、ここにパワー第子例えばダーリントン(Dar4ington) トランジスタをマウントする。

更に、例えば制御用ICをマウントするベッド 部13より小面積のベッド14付近には、一番細いイ ンナーリード15…の終端を集めかつ遊蛸としてい る。このような各ペッド部に所定の半導体素子を マウント後、金、A4及び銅(銅合金も可)からな る群から選定した一種の金属細線(図示せず)に より半導体素子に形成した電極とインナーリード

リードの中でPが1・27mmのものは、ブリント基根に形成する透孔への挿入即ち表面実装に備えて千鳥状のジグザク(ZigZag)に形成する。第7図aにおけるアウターリード12では、2Pを2個設置したおり、第8図aにあっては、Pと2Pを2個以上設置している。

このようなマウント工程を終えてからは、公知のトランスファーモールド法による樹脂封止工程を行って得られる外囲器を第7回a、bと第8回a、bに示した。

この両図の a が上面図、 b に側面図が明らかにされており、この外囲器は、不要なリードフレーム部分の除去、アウターリードの成型工程及びリード曲りのチェック (Check) 工程後の状態が示されており、封止樹脂増16の側面図に千鳥状に成型したアウターリード12が明瞭に明らかにしてある。

各図には、封止樹脂暦15から単一方向にアウターリード12を導出した外囲器が示されており、当然設置してある筈の複数種類のペッド部は省略しているものの発熱量の大きいパワー素子がマウン

# 特開平3-93257(4)

トされている。しかし、上記のように法規上求め られている必要な措置即ち絶縁耐量を満足した模 脂対止型半導体装置を完成する。

#### (発明の効果)

このような樹脂封止型半導体装置は、パワートランジスタ+集積回路業子などのようなパワー 素子と制御用集積回路業子を組合わせたものであり、しかも、小面積な半導体装置としてモジュール製品に応用できる。

しかも、実装する際最小ピッチ1.27mのアウターリードが千島に曲げられて、プリント基根の挿入ピッチ2.54mに形成されているリードピン挿入タイプの標準ピッチと同じなので、実装が容易な樹脂對止型半導体装置を提供できる。

更に、ペッド部を支えるインナーリード幅を大きくして変形に強くしているので、製造工程における歩留りを向上し、更にまた、放熟性に優れた 横脂封止型半導体装置が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1因及び第2回は、従来の樹脂封止型半導

体装置の要部を示す斜視図、第3回a、b乃至第5回a、bは、從来の樹脂封止型半導体装置の正面図及び側面図、第8回は、本発明実施例に利用するリードフレームパターンを示す図、第7回a、b及び第8回a、bは、本発明に係わる樹脂封止型半導体装置の正面図及び側面図である。

1、16:封止樹脂層、

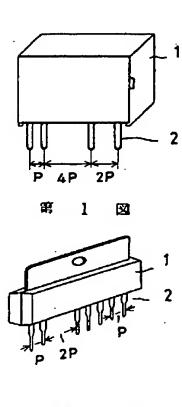
2、12:アウターリード、

13、14: ベッド部、 10: 枠 体、

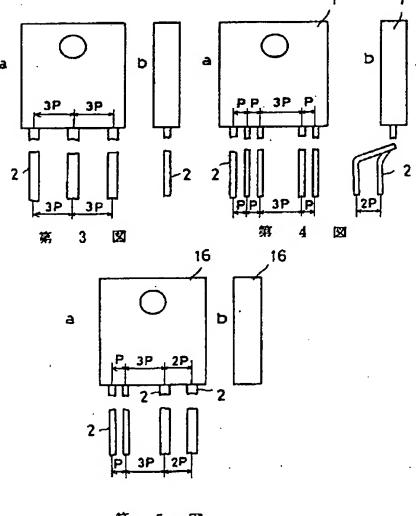
11:选 孔、

· 15、15a: インナーリード。

代理人 弁理士 大 胡 典 夫







新 5 図

